

LUNUPEAN PAIENT U. . LE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

04044352

PUBLICATION DATE

14-02-92

APPLICATION DATE

12-06-90

APPLICATION NUMBER

02151545

APPLICANT: OKI ELECTRIC IND CO LTD;

INVENTOR:

MOCHIZUKI MASATAKA;

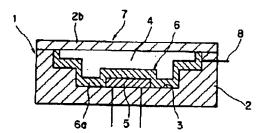
INT.CL.

H01L 23/427

TITLE

HEAT PIPE TYPE ELECTRONIC

PARTS COOLER



ABSTRACT :

PURPOSE: To reduce the thermal resistance of a package and improve heat radiation property and enable high density promotion of electronic parts by making the electric parts installed and fixed inside the sealed space of a package, an evaporating part, and using the inwall part of the package as a condensing part.

CONSTITUTION: A wick 6a made of porous ceramic material such as alumina, or the like is provided on the surface of an LSI body 5, which is fixed to the bottom of the recess 3 of a ceramic package provided with a step, and in the peripheral recess 3, whereby the wick 6a becomes the evaporation part 6 of working fluid while maintaining heat pipe working fluid. The upper cover 2b of the package 2 is fixed opposite to the evaporation part 6, and sealed space 4 is made by the upper cover 2b and the recess 3. The upper cover 2b becomes the condensing part 7 which condenses the working fluid. The sealed space 4 is vacuumized through a nozzle 8 and the working fluid such as pure water, fleon, or the like is injected, and then the nozzle 8 is sealed. Since the sealed space 4 gets in the vacuumized condition, it becomes possible to boil enough the working fluid at the temperature lower than the atmospheric boiling point of the working fluid.

COPYRIGHT: (C) JPO

19日本国特許庁(JP)

⑪特許出頭公開

@ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-44352

⑤Int. Cl. ⁵

識別記号 庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)2月14日

H 01 L 23/427

7220-4M H 01 L 23/46

В

審査請求 未請求 請求項の数 4 (全5頁)

公発明の名称

ヒートパイプ式電子部品冷却器

②特 頭 平2-151545

❷出 願 平2(1990)6月12日

@発明者 杉原

伸 — 耳

東京都江東区木場1丁目5番1号 薩倉電線株式会社内

· @発明者

直治正孝

東京都江東区木場1丁目5番1号 藤倉電線株式会社内

東京都港区虎ノ門1丁目7番12号 沖電気工業株式会社内

②発明者 望月

東京都江東区木場1丁目5番1号

⑩出 願 人 藤倉電線株式会社⑩出 願 人 沖電気工業株式会社

野

東京都港区虎ノ門1丁目7番12号

19代理人 弁理士 藤本 博光

外2名

胡 鰡 書

1. 発明の名称

ヒートバイプ式電子部品冷却器

2. 特許請求の範囲

1. 作動液の封入されたパッケージの密封空間内に固定装着された電子部品を無額とする医発部とし、この医発部からの医気を受けるパッケージの内壁部分を凝縮部とすることを特徴とするヒートパイプ式電子部品冷却器。

2. 凝縮部は薄いセラミック材料よりなる請求項1記載のヒートパイプ式電子部品冷却器。

3: 凝縮部はその一部を金属材料とした請求項 1又は2記載のヒートパイプ式電子部品冷却器。

4. パッケージを重直配置し、電子部品の表面 にウィックを形成してなる請求項1記載のヒート パイプ式電子部品冷却器。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本見明は例えばLSIやパワートランジスタ等の電子部品から発生する無を冷却するためのヒートパイプ式電子部品冷却器に関する。

「世来の神垢」

従来、電子部品としてのしらりはセラミック製のパッケージ内に収納され耐熱性、耐衝撃性等に対して対策が揺されている。すなわち、第5 図に示すようにセラミックパッケージ 1 0 1 の空間部 1 0 2 に L S l 本体 1 0 3 を収納している。

しかし、セラミックは無伝導率が低く、LSI・本体103とケース面である上量101a間の無抵抗は3℃/Wである。ここで、無抵抗Rは8/Qで表され、8は進度差(で)、Qは発無量(W)である。したがって、パッケージ101内のLSI本体103の加熱に対し上量101a、つまりパッケージ101表面の進度が上昇しない傾向にある。このため、パッケージ101からの選接放無量が少なく、LSI本体103の実装密度に

限界があると共に、LSI本は103の通無事故が多く、信頼性が低いという問題点がある。

これらの問題点を解決する手段として、第6図に示すようにセラミックパッケージ101の上蓋101aを金属材料(Cu-W合金等)とし、モの一個をパッケージ外側面とすると共にその他の一部をLSI本体103に接触するように大きいことを利用してセラミックパッケージ101の放無効果を増加させることが実施されている。この場合、LSI本体103とケース面としての上蓋101a間の無低抗は1.5℃ノWとなる。

また、第7回に示すように、作動液の対入されたケース110の密封空間内にトランジスタチャプ111を収納し、ケース110の内壁及びトランジスタチップ111を形成すると共に、トランジスタチップ111を無調とする底発部としている。(ELECTRONIC PACKING and PRODUCTION 127頁 1978年11月号参照)

し、この悪発部からの悪気を受けるパッケージの 内壁部分を凝縮部とすることを特徴とする。

また、鼓略部は輝いセラミック材料とすることが望ましく、そして鼓略部はその一部を金属材料とすることもできる。

さらに、パッケージを垂直配置し、電子部品の 表面にウィックを形成してもよい。

〔作 用〕

(免明が解決しようとする課題)

ところで、第6図に示すようにセラミックパッケージの一部を金属とした場合には、セラミックパッケージの無抵抗の低減に大きな効果が得られるものの、LSIの高密度化、小型化が進む現在、一段と無抵抗を低減させ且つ放無能力を高める電子部品冷却手段が要求されている。

また、第7図に示す従来例において、ケース1 10は保護用として厚く形成されているため、 庶 発部からの無気を受ける凝縮部の無抵抗は何等考慮されていないことになる。

そこで、本発明は上記事情を考慮してなされた もので、その目的とするところは、パッケージの 熱抵抗を低減させ且つ放熱効果の向上を図ると共 に、電子部品の高密度化を達成し得るヒートパイ プ式電子部品冷却器を提供することにある。

(課題を解決するための手段)

上記の目的を達成するために、本発明にあっては、作動液の封入されたパッケージの密封空間内に固定装着された電子部品を無減とする底発部と

〔英 难 例〕

そして、しら1 本は5 の 表面及び その周 圏の 凹陥 図 3 に沿ってアルミナ等のセラミック 材料をフェルト 状或いはメッシュ 状の 多孔 質物質 とした ウィック 6 a が 投けられ、このウィック 6 a が と ートパイプ作動 液を保持しつつ、作動 液の 悪 免 部 6 と なっている。 セラミックパッケージ 2 の 上面 には 同様に セラミックからなる上面 2 a が 温 免 郎 6

と対向して固着され、この上重2 a と凹陷部3 とにより密封空間部4が形成される。上置2 a はその全体をパッケージ2 と同様の材質であるセラミック材料の薄板で違り、この上重2 a が作動液を凝縮する凝縮部7となる。

さらに、セラミックパッケージ2の側部にはは 対空間部4に過ずるノズル部8が取付けられ気にし、このノズル部8を到し非疑性がスの設定を注入で動設を注対ででは で対立にし、作動を注注を介置にし、作動では では電気を対止する例えば純水やフロー5 では電定される。密封空間部4は10⁻³~10⁻⁵ でいての真空状態となっていめ、作動で、50で でいての真空状態となってがある。 ではため、場合、50で でも十分に沸騰することが可能となる。

以上のように構成された電子部品冷却器1を製造するには、セラミックパッケージ2の凹陥部3 底面に固定装着されたLSI本は5に対し、その表面及びその周囲の凹陥部3に沿って多孔質物質からなるウィック6aを装着し、次いでノズル部

飲熱効果が得られる。

次に、本発明の第2実施例によるヒートバイプ式電子部品冷却器を第2回に示す。 前記実施例と 同一の部分には同一の符号を付して説明する。 この実施例では上置2aがその中央部からセラミックパッケージ2の上部接触部近伊までをCuーW合金等の金属部7aとして無伝導率を高める確する は略部7となる。

このように本実施例によれば、上蓋2 a をそそののように本実施別によれな、上蓋2 a をそれの中央部からセラミックパッケージ2 の上部接触無 で 全 の は の で な と し に し た の で で な と の と い が で を る と い に が で で で な と の に が で で な と に が で で な と の だ い で な と の に お い で な と と し で は 上 道 と に い 場合 も 同様の 効果を 有する。

尚、上記弄1、弃2実施例では、庶発部6にゥ

8 を通して非疑症性ガスの吸引排気を行って密封 空間部 4 を真空にし、作動液を注入した後、ノズル部 8 を封止することによって、セラミックパッケージ 2 がヒートパイプ構造となる。.

次に、本実施例の作用を説明する。

このように本実施例によれば、凝縮部である上 夏2aが薄いセラミック材料からなるので、高い

イック 6 a を設けたが、構造上、液相の作動流体を重力によって速流するサーモサイホンとして使用でき、その結果ウィック 6 a を省くこともできる。

また、上記界2実施例において、セラミックパッケージ2の上蓋2aに部分的に設ける金属材料としてCu-W合金を選定したが、これに限らず、他の熱伝導率の高いアルミニクム合金やFe-Ni合金等の金属材料を用いることができる。

第3回は本発明の第3実施例によるヒートパイプ で式電子部品冷却器を示し、パッケージ12は内部器を示したパッケージ12は内容を通知器を示して、12に配置し、セラミックパッケージ12は内部 13が形成され、この凹陷を2には2を配合として、15を面面には2を回ります。そして、15を面には2を回ります。16をからなる。そして、15によりでは2を保持しつつ、作動液を保持しつつ、作動液を保持しつつ、作動液を保持している。

また、セラミックパッケージ12にはセラミッ クからなる併養12aが固着され、併養12aと 「 ずる複数の円孔を穿没することによって、この円 凹陷部13とにより密封空間部14が形成される。 餅葦12aの内面には複数のなめらかな曲線状論: を形成して表面覆を大きくし、馬発した作動液を 凝縮し易くし、かつ内面から分離し易くしている。 そして、併至12gの外面にはCu、Ti製のメ タライズ層17を介してCu、AI等の金属から なるフィン形状の放熱部18が設けられている。

このように本実施例によれば、倒蓋12aの内 面に複数の溝を形成すると共に、その外面にメタ ライズ層17を介して放然都18を投けたから、 疑踪部となる俳賞128の放熱効果を大幅に高め ることができる。その他の構成及び作用は前記実 、 海例と同一であるのでその説明を省略する。

第4図は本発明の第4実施例によるヒートパイ プ式電子部品冷却器を示し、前記第3実施例と同 一の部分には同一の符号を付して説明する。この 実施例では、セラミックパッケージ12の凹陷部 13全体にウィック16mが形成され、このウィ

能力を高めることができ、コンパクトなヒートシ ンクの設計が可能となる。

、さらに、パッケージ内部は完全密封構造となっ ていることから、パッケージ目体をヒートパイプ 構造とするための特別な改造を必要としない。そ の結果、加工工数を極端に増加させることなく製 造することができるという効果を異する。

4. 図面の簡単な説明

第1回は本発明に係るヒートパイプ武電子部品 冷却器の第1支施例を示す経断面図、

第2回は第2実施例のヒートパイプ式電子部品 冷却器を示す殺断面図、

第 3 図は第 3 実 施 例のヒートバイ ブ式 電子 邸 品 冷却器を示す級断面図、

第 4 図は第 4 実施例のヒートパイプ式電子部品 冷却器を示す縦断面図、

第5回は従来の電子部品冷却器を示す縦断面図、 第6図は従来の他の電子部品冷却器を示す級所 面図、

マク16aにLSI本体15から側蓋12aに通 孔内を密封空間部14としている。したがって、 本実施例でも第3実施例と同様の放無効果が得ら れる。その他の構成及び作用は前記第3実施例と 同一であるのでその説明を省略する。

一尚、上記各実施例では電子部品としてLS!を 用いて説明したが、本発明はパウートランジスタ 等のように、作動させることによって熱を発生し、 免賠体が密封空間を有するパッケージ内に収納さ れる電子部品であれば、いかなるものでも適用可 能である。

〔発明の効果〕

以上説明したように、本発明によれば、パッケ ージ内部に形成した密封空間部をヒートパイプ機 造としたので、電子部品とバッケージ間の無抵抗 を振めて小さくすることができる。これにより、 電子部品の高密度の実装が図れ、コンパクトなパ ッケージに高性能な電子部品を収納することがで きる。また、外部に接続するヒートシンクの放為

第7図は従来のさらに他の電子部品冷却器を示 す 縦断面図である。

1 … 電子部品冷却霉、

2…セラミックバッケージ、3……凹陥邸、

4 … 密封空間部、5 … L S [本体(電子部品)

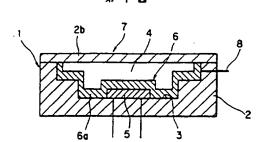
6 … 蒸発部、 6 a … ウィック、

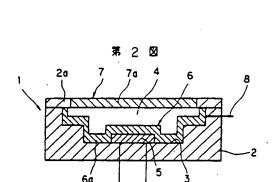
7 … 最缩恶、 7 a … 金属肥、

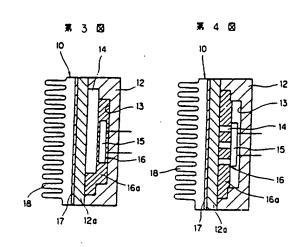
8 … ノズル邸。

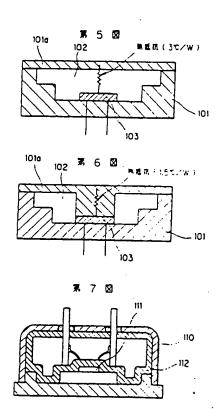
出縣人代理人

特開平4-44352 (5)









This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

| Defects in the images include but are not limited to the items check | ted: |
|--|------|
| ☐ BLACK BORDERS | • • |
| ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES | |
| ☐ FADED TEXT OR DRAWING | |
| BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING | |
| ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES | |
| ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS | |
| ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS | |
| ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT | |
| ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY | |
| Потиев. | |

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.